

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевчик Андрей Павлович
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.06.2024 12:15:45
Уникальный программный ключ: ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
476b4264da36714552dc83748d2961662babc012

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

План одобрен Ученым советом вуза
Протокол № 6 от 31.08.2021

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Шевчик А.П.

" " 20 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе специалитета

18.05.01

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий
Специализация "Автоматизированное производство химических предприятий"

Кафедра: Мехатронные технологические комплексы

Факультет: Инженерно-технологический

Квалификация: инженер

Год начала подготовки (по учебному плану) 2021

Форма обучения: Очная

Образовательный стандарт (ФГОС) № 907 от 07.08.2020

Срок получения образования: 5 л. 6 м.

Типы задач профессиональной деятельности

научно-исследовательский

технологический

проектный

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УиМР / Пекаревский Б.В./

Начальник УМУ / Денисенко С.Н./

Декан инженерно-технологического факультета / Мазур А.С./

Руководитель направления / Украинцева Т.В./

Зав кафедрой / Веригин А.Н./

